

1. Record Nr.	UNISA990003482890203316
Titolo	Journal of vacuum science & technology. B: Microelectronics and nanometer structures vacuum, surfaces and films / American Vacuum Society
Pubbl/distr/stampa	Washington, : American Institute of Physics, 1983-1990
ISSN	0734-211X
Descrizione fisica	volumi : ill. ; 28 cm
Disciplina	621.5
Soggetti	Fisica tecnica - Periodici
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Periodico